

Certificado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

O Instituto Federal Catarinense - Campus São Bento do Sul certifica que:

RYAN SILVEIRA PINTO

Participou do minicurso: Uso de Máquina de Corte a Laser, na VII Semana de Tecnologia e Iniciação Científica (SETIC), realizado no dia 11 de setembro de 2024, neste campus, com a carga horária total de 1:30 horas.

São Bento do Sul (SC), 11 de setembro de 2024.



CHAVE DE VALIDAÇÃO: 6ef06af5ea1a10e9d74c7fc5b01f7fd3

Rosana da Silva Cuba
Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão
Campus São Bento do Sul

7ª SEMANA DE ENSINO, TECNOLOGIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA